

## 2007年度春季大会 オーガナイズドセッション平均聴講者数ベスト5（18名）

☆☆上位3セッションをベストオーガナイザー賞として表彰いたします☆☆

No	分類	コード	セッション名	オーガナイザー	各講演平均聴講者数
受賞	B	18	砥粒加工の新展開	榎本 俊之（大阪大学大学院） 北嶋 弘一（関西大学）	60.82
受賞	B	15	ナノ表面研削／ELID研削	大森 整（理化学研究所） 伊藤 伸英（茨城大学） 林 偉民（理化学研究所） 片平 和俊（理化学研究所）	45.20
受賞	D	3	知的精密計測	高増 潔（東京大学大学院） 笹島 和幸（東京工業大学） 高谷 裕浩（大阪大学大学院） 高 偉（東北大学）	44.03
4	D	1	メカノフォトニクス	吉澤 徹（埼玉医科大学） 新井 泰彦（関西大学） 野村 俊（富山県立大学） 大谷 幸利（東京農工大学大学院）	34.56
5	B	1	工作機械の高速高精度化	幸田 盛堂（大阪機工(株)） 白瀬 敬一（神戸大学） 松原 厚（京都大学大学院） 森本 喜隆（宇都宮大学）	33.28

# 2007年度春季大会

## ◆ベストプレゼンテーション賞(12名)

No	講演番号	講演者氏名	講演者所属	講演題目	セッション名
1	B15	矢生 晋介	上智大学	主軸パターン運転試験による工作機械熱変位特性の評価法	工作機械の高速高精度化
2	B63	荒木 秀一郎	日本大学	微細軸加工用工具切刃形状の設計	高能率・高精度化のための切削工具
3	B74	平野 千尋	電気通信大学	5軸制御加工機を利用した割り出し突き荒加工法の開発 —曲面形状への適用—	多軸制御加工計測
4	D27	石下 雅史	長岡技術科学大学	周波数可変レーザを用いたピコメートル干渉測長法の開発	知的精密計測
5	E09	西村 雅彦	東京工業大学	帯状薄膜ミラーと高誘電体膜を利用したMEMS光スイッチ	マイクロ／ナノシステム
6	E84	青木 義満	芝浦工業大学	実体模型操作と3次元画像表示の統合による顎矯正手術支援システム	画像応用と智能化システム
7	H04	鈴木 教和	名古屋大学	超音波楕円振動切削によるタングステン合金の超精密微細加工(第2報)	超精密マイクロ機械加工
8	I68	八木 淳	千葉大学	YAGレーザー焼結による炭化ホウ素マイクロパイプの創製	三次元造形
9	K23	池上 弘晃	東京理科大学	リニアガイドの玉戻り経路の最適化に関する研究	転がり機械要素
10	K74	門田 洋一	東京大学	電界インプリント制御による形状記憶圧電アクチュエータ	圧電アクチュエータとその応用デバイス
11	L06	藤井 浩光	東京大学	乾電池装填作業における組立技能の解析	ロボティクス
12	L80	田邊 力也	日本光電工業	MEMSプロセスを応用した積層型血球分析チップの製作	MEMS商業化技術